# Abstract of Japanese Patent Publication

Patent Publication No. 10-101787

Publication date: April 21, 1998

Request for Examination: No request

Patent Application No. 8-258657

Application date: September 30, 1996

Inventor(s): Keisuke Shinohare, et al

Applicant: Teijin Co, Ltd.

Title of the invention: Polycarbonate and process for producing the same

(Names of individuals and corporation have been translated phonetically)

[Problem] An object of the present invention is to provide a polycarbonate with excellent optical properties and a process for producing the same.

[Claim 1] A polycarbonate comprising mainly a repeating unit represented by the following formula (I) and having a reduced viscosity ( $\eta_{sp}/C$ ) of at least 0.2 dl/g at 20°C in a 0.5 g/dl concentration solution in a solvent of methylene chloride;

wherein R<sub>1</sub> to R<sub>4</sub>, each independently, are a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an alkoxyl group having 1 to 20 carbon

atoms, a cycloalkyl group having 6 to 20 carbon atoms, an aryl group having 6 to 20 carbon atoms, a cycloalkoxyl group having 6 to 20 carbon atoms or an aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms and X is an alkylene group having 2 to 10 carbon atoms, an aryl group having 6 to 20 carbon atoms or an aralkylene group having 7 to 12 carbon atoms.

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-101787

(43)公開日 平成10年(1998)4月21日

(51) Int. Cl. 6	識別記号 庁内整理番号	F I 技術表示箇所			
C08G 64/16 64/30 64/40		C08G 64/16 64/30 64/40			
			G02B 1/04		G02B 1/04
			G11B 7/24	526	G11B 7/24 526 G
	審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全10頁)				
(21) 出願番号	<b>特願平8-258657</b>	(71)出願人 000003001			
		帝人株式会社			
(22) 出願日	平成8年(1996)9月30日	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号			
		(72)発明者 篠原 啓介			
	÷ .	山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式			
	:	会社岩国研究センター内			
		(72)発明者 阿部 正典			
	×.	山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式			
	· Y	会社岩国研究センター内			
		(72)発明者 船越 涉			
		山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式			
	•	会社岩国研究センター内			
		(74)代理人 弁理士 前田 純博			
		最終頁に続く			

## (54) 【発明の名称】ポリカーボネートおよびその製造方法

### (57) 【要約】

【課題】 本発明は、光学特性に優れたポリカーボネートおよびその製造方法を提供することを目的とする。 【解決手段】 本発明は、下記式(I)で表される繰り 返し単位から主としてなり、塩化メチレンを溶媒として 0.5g/d1濃度の溶液の20℃における還元粘度が 0.2d1/g以上であるポリカーボネートおよびその 製造方法である。

[R1:アルキル基等、X:アルキレン基等]

【特許請求の節囲】

【請求項1】 下記式(I)で表される繰り返し単位か

ら主としてなり、 【化1】

[式中R, ~R, はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数1から20のアルキル基、炭素数1から20のアルコキシル基、炭素数6から20のシクロアルキル基、炭素数6から20のアリール基、炭素数6から20のアリールオキシ基を表す。Xは炭素数2から10のアルキレン基、炭素数6から20のアリール基、炭素数6から20のアリール基、炭素数6から20のアリール基、炭素数7から12のアラルキレ

ン基を表す。]、塩化メチレンを溶媒として0.5g/ 10 dl濃度の溶液の20℃における還元粘度 (η,,/c) が0.2dl/g以上であるポリカーボネート。

【請求項2】 主として下記式 (II) で表される化合物を、

【化2】

$$R_1$$
 $R_3$ 
 $O-X-OH$ 
 $R_4$ 
 $O$ 

[式中R」~R、はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数 1から20のアルキル基、炭素数1から20のアルコキシル基、炭素数6から20のシクロアルキル基、炭素数6から20のシクロアルコキシル基、炭素数6から20のアリールオキシ基を表す。Xは炭素数2から10のアルキレン基、炭素数6から20のアリール基、炭素数7から12のアラルキレン基を表す。]、重合触媒の存在下、炭酸エステル形成性化合物と反応させ、重合終了後、末端封止剤および触 30 媒中和剤を添加することを特徴とするポリカーボネートの製造方法。

【請求項3】 炭酸エステル形成性化合物が、ジアリールカーボネート類である請求項2に記載のポリカーボネートの製造方法。

【請求項4】 重合触媒が、(i)含窒素塩基性化合物 および(ii)アルカリ金属および/またはアルカリ土類 金属化合物からなる触媒である請求項2に記載の製造方 法。

【請求項5】 重合触媒が、(iii) Zn、Geおよび 40 Snからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属化合物である請求項2に記載のポリカーボネートの製造方法。

【請求項6】 末端封止剤が、ジアリールカーボネート類あるいはアリールエステル類であることを特徴とする 請求項2に記載のポリカーボネートの製造方法。

【請求項7】 重合触媒が、(i)含窒素塩基性化合物、(ii)アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属化合物および(iii) Zn、GeおよびSnからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属化合物である請求 50

項2記載のポリカーボネートの製造方法。

【請求項8】 触媒中和剤が、スルホン酸ホスホニウム 塩および/またはアンモニウム塩である請求項2記載の ポリカーボネートの製造方法。

【請求項9】 請求項1に記載のポリカーボネートからなる光学材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

① 【発明の属する技術分野】本発明は新規なポリカーボネートに関し、詳しくは従来に比べて光学特性にすぐれたポリカーボネートおよびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】2,2一ビス(4一ヒドロキシフェニル)プロバン(通称ビスフェノールA)とホスゲンあるいは炭酸ジフェニルなどの炭酸エステル形成性化合物と反応させて製造される従来のポリカーボネート樹脂は、射出成形により成形品を得た場合応力光学歪みが大きく、そのため複屈折が大きくなるという問題がある。

【0003】複屈折を小さくする方法として、側鎖方向に分極率の大きな置換基を有する2価のフェノール類を共重合することが検討されている。例えば特開平7一109342号公報には、側鎖にフルオレン構造を有するビスフェノール類の共重合が報告されている。しかしながら、この共重合体は光学物性に関して優れてはいるものの、溶融時の粘度は極めて高く、実際に光ディスクなどの情報記録媒体用ディスクを成形するのは困難である。またこの化合物は皮膚に付着するビスフェノールAと比べ甚だしい炎症を起こし、その取り扱いには、安全

上問題がある。そのため優れた光学特性を生かしなが ら、ポリマーの溶融粘度が低く、またハンドリング上の 問題のないポリカーボネート類の製造法の確立が望まれ ている。

【0004】一方、ポリカーボネート樹脂をエステル交換法により得ようとした場合、反応物は長時間の熱履歴を受け色調の良いものが得られにくい傾向がある。得られた樹脂を成形加工するために高温で再溶融すると、滞留ヤケや重合度の低下などが生じるという問題も起こり、これらを解決するための技術の確立が必要とされて10いる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、皮膚付着時のかぶれなどが起きにくく取り扱いやすい化合物を用い、光学特性に優れかつ成形上の問題のない溶融粘度を

有するポリカーボネートおよびその製造方法を提供することを目的とする。より具体的には側鎖フルオレン構造を有する特定の2価のアルコール類を共重合することを特徴とするものである。本発明の提供するポリカーボネートは例えば光ディスク基板をはじめとした光学用材料に好適である。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の2価アルコール類を重合することにより上記課題を解決し得ることを見いだした。すなわち本発明は、下記式(I)で表される繰り返し単位から主としてなり、

[0007]

【化3】

【0008】 [式中R、~R、はそれぞれ独立に水素原子、炭素数1から20のアルキル基、炭素数1から20のアルキル基、炭素数1から20のアルコキシル基、炭素数6から20のアリール基、炭素数6から20のアリールオキシ基を表す。 Xは炭素数2から10のアルキレン基、炭素数6から12のアリーレン基、炭素数7から1

2のアラルキレン基を表す。]

塩化メチレンを溶媒として0.5g/d1 濃度の溶液の20 ℃における還元粘度(n.../c)が0.2d1/g以上であるポリカーボネートである。また、本発明は、主として下記式(II)で表される化合物を、

[0009]

【化4】

$$R_1$$
 $R_3$ 
 $O-X-OH$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 

【0010】 [ただし式 (II) 中の各記号は、式 (I) と同じものを表す。]

重合触媒の存在下、炭酸エステル形成性化合物と反応させ、重合終了後、末端封止剤および触媒中和剤を添加することを特徴とするポリカーボネートの製造方法である。

【0011】式(I)および(II)において、R1~R のアルキル基として、メチル基、ノルマルまたはイソプロピル基、第3級ブチル基、第3級アミル基、ヘキシル基、オクチル基、ノニル基、ドデシル基、ペンタデシル基、エイコサニル基などが挙げられるが、得られるポリマーの耐熱性とポリマー製造時の反応性が高いという点から炭素数1から4のものがより好ましく、特にイソプロピル基や第3級プチル基を好ましい例として挙げることができる。

【0012】アルコキシル基としてはメトキシ基、エト 50 ニル基がより好ましい。

キシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基などが挙 げられるが、上述と同様の理由から炭素数1から4のも のがより好ましく、特にメトキシ基を好ましい例として あげることができる。

【0013】シクロアルキル基としては置換されてもよ 40 いシクロヘキシル基やシクロオクチル基などが上げられ るが、アルコキシル基の場合と同様の理由によりシクロ ヘキシル基が特に好ましい。

【0014】シクロアルコキシル基としてはシクロヘキシルオキシ基などが挙げられる。

【0015】アリール基としてはフェニル基をはじめ、メチルフェニル基、エチルフェニル基、第3級プチルフェニル基などの置換されてもよいフェニル基やナフチル基、トリル基などが挙げられるが、得られたポリマーの流動性とポリマー製造的反応性がともに高い点からフェニル基がより好ましい

【0016】アリールオキシ基としてはフェノキシ基や ナフチルオキシ基などが挙げられる。

【0017】Xの炭素数2から10のアルキレン基とし ては、エチレン、プロピレン、ヘキシレン基等が挙げら れる。炭素数6から12のアリーレン基としては、フェ ニレン、ナフチレン基等が挙げられる。炭素数7から1 2のアラルキレン基としてはベンジレン、キシリレン基。 等が挙げられる。

【0018】本発明のポリカーポネートは、塩化メチレ ンを溶媒として0.5g/d1濃度の溶液の20℃にお 10 ける還元粘度 (η.,/c) が 0. 2 d l/g以上であ る。通常は0. 2~1. 0 d l/gのものが好ましく使 用できる。

【0019】本発明において、式(I)で表される繰り

・返し単位を種類以上使用しても良い。また、本発明は式 (1) で表される構造を主たる繰り返し単位とすること を特徴としているが、10モル%未満、好ましくは5モ ル%未満の割合で他の繰り返し単位を1種類以上含有し てもよい。例えば脂肪族あるいは芳香族のジオール類や ジカルボン酸またはそのエステル類を共重合することに より形成される繰り返し単位などが挙げられる。

【0020】本発明のポリカーボネートは式 (II) で表 される化合物を炭酸エステル形成性化合物と反応せしめ 製造する。式(II)で表される化合物の具体例として以 下の化合物が挙げられる。

[0021] 【化5】

$$CH_3$$
  $CH_3$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$   $CH_3$ 

【0023】本発明のポリカーボネートは、式 (II) で 表される2価アルコール類と、炭酸エステル形成性化合 物とを反応せしめることにより製造することができる が、2価アルコール類あるいは炭酸エステル形成性化合 50

[0022]

物と反応する化合物を他の成分として10モル%未満の 割合で1種類以上共重合しても良い。例えば、脂肪族あ るいは芳香族のジオール類やジカルボン酸またはそのエ ステル類などが挙げられる。式 (II) で表わされる化合 7

物以外の成分として以下の化合物が挙げられる。

(H3C)3C

【化7】

[0026]

[0025]

【0027】本発明において使用する炭酸エステル形成 50 性化合物の種類は、製造すべきポリカーポネートの重合

方法に応じて適宜選定すればよい。例えばエステル交換 法でポリカーボネートを製造する場合は、ジフェニルカ ーボネート、ジーpートリルカーボネート、フェニルー pートリルカーボネート、ジーpークロロフェニルカー ボネートあるいはジナフチルカーボネートなどのジアリ ルカーボネート等が好ましく使用される。

【0028】界面重合法の場合、ホスゲン、プロムホス ゲンなどの炭酸のハロゲン化物などが好ましく使用され る。これらのうちエステル交換法でポリカーポネートを 製造し炭酸エステル形成性化合物としてジフェニルカー 10 ~5×10 4当星の範囲で選ばれる。 ボネートを使用することが好ましい。

【0029】ジフェニルカーボネートを用いたエステル 交換法はコスト面やプロセスが簡略であるなどの面から 好ましい製造法である。エステル交換法は高温度でポリ マーを製造するため色相や熱安定性に問題がある場合が あるが、重合触媒、末端封止剤および触媒中和剤を組み 合わせて使用することにより解決することができる。

【0030】重合触媒としては、色相や熱安定性または 重合速度が大きい点から、(i)含窒素塩基性化合物お よび(ii) アルカリおよび/またはアルカリ土類金属化 20 合物を組み合わせたものまた、(iii) Zn、Geおよ びSnからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属化 合物を用いることもできる。さらに、(i)含窒素塩基 性化合物、(ii) アルカリ金属および/またはアルカリ 土類金属化合物および (iii ) Zn、GeおよびSnか らなる群より選ばれる少なくとも一種の金属化合物から なる触媒を使用することもできる。

【0031】含窒素塩基性化合物としては例えば、テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアン モニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒド ロキシド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキシ ド、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジメチルベ ンジルアミン、トリフェニルアミンなどが挙げられる。

【0032】アルカリ金属化合物としては例えば、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸 水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、 炭酸カリウム、炭酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カ リウム、酢酸リチウム、ステアリン酸ナトリウム、ステ アリン酸カリウム、ステアリン酸リチウム、ピスフェノ ールAのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩、安息 香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸リチウム などが挙げられる。

【0033】アルカリ土類金属化合物としては例えば、 水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化マグネシウ ム、水酸化ストロンチウム、炭酸水素カルシウム、炭酸 水素バリウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素ストロ ンチウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、炭酸マグネ シウム、炭酸ストロンチウム、酢酸カルシウム、酢酸パ リウム、酢酸マグネシウム、酢酸ストロンチウム、ステ アリン酸カルシウム、ステアリン酸バリウム、ステアリ 50 ーボネート類の場合には電子吸引性基は一方のアリール

・ン酸マグネシウム、ステアリン酸ストロンチウムなどが 挙げられる。

【0034】本発明におけるこれらの重合触媒の使用量 は、アルカリ金属化合物および/またはアルカリ土類金 属化合物の場合は、全ジヒドロキシ化合物1モルに対し 1×10 ~ 1×10 ~ 4当量、好ましくは1×10 ~ ~ 5×10 5当量の範囲で選ばれる。また含窒素塩基性化 合物を使用する場合は全ジヒドロキシ化合物 1 モルに対 し1×10-5~1×10-3当量、好ましくは1×10-6

【0035】亜鉛化合物としては、2n(OC(=O) CH;), ZnOなどが挙げられる。ゲルマニウム化 合物としては、GeO、Ge(O-n-C, H。),な どが挙げられる。スズ化合物としては、(n-C · . H, ) · SnO、SnOなどが挙げられる。

【0036】 Zn, Ge, Snの中から選ばれる金属化 合物を使用する場合は、全ジヒドロキシ化合物1モルに 対し1×10<sup>-1</sup>~5×10<sup>-1</sup>当量、好ましくは1×10 - 1 × 1 0 3 当量の範囲で選ばれる。

【0037】本発明の製造方法においては、ポリカーボ ネートの色相および熱安定性を改善するために、重合後 ポリマー末端水酸基を封止する作用のある剤(末端封止 剤)を使用することが好ましい。

【0038】使用される末端封止剤としては、色相や反 応性が優れていることから特にジアリルカーボネート類 やアリールエステル類などが好ましく用いられる。

【0039】ジアリールカーボネート類としては、例え ばジフェニルカーボネートやジナフチルカーボネート、 メチルフェニルフェニルカーボネート、エチルフェニル フェニルカーポネート、オクチルフェニルフェニルカー ボネート、ジクミルカーボネート、ジトリルカーボネー トなどのアルキル基を有するカーボネート類や、電子吸 引性基で活性化されたジアリールカーボネート類などが 挙げられる。

【0040】アリールエステル類としては、炭素数7か ら20の芳香族カルボン酸とフェニール類から誘導され るアリールエステル類、炭素数1から20の脂肪族カル ボン酸とフェノール類から誘導されるアリールエステル 類、また上記エステル類のうちフェノール類の芳香環上 に電子吸引性基を有し活性化されたアリールエステル類 などが好ましい。

【0041】ここでいう活性化されたジアリルカーボネ ート類およびアリールエステル類とは、芳香環に電子吸 引性基が結合し、このためにカルボニル結合部またはエ ステル部の求電子性が増したジアリールカーボネート類 およびアリールエステル類を意味する。

【0042】このとき、電子吸引性基は1つないしは2 つ以上あっても良い。2つ以上ある場合は、それぞれ同 一でも良いしが異なっていても良い。またジアリールカー 11

基のみについても良いし、両方についていても良い。 【0043】電子吸引性基としてはハロゲン原子、ハロアルキル基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基、シアノ基、置換されても良いフェニル基などが挙げられる。 【0044】さらに置換基がカーボネート結合あるいはエステル結合に対してオルト位に位置しているものがメ

タ体およびパラ体と比較して反応性が高い点からより好ましい。その例として下記のような化合物が例示できる。

【0045】 【化10】

[0046]

[0047]

40 【化12】

[0048]

【0049】本発明において、使用する末端封止剤ジアリールカーボネート類やアリールエステル類が好ましく用いられるが、電子吸引性で活性化されたジアリールカーボネート類やアリールエステル類がより好ましく電子吸引性基がカーボネート結合あるいはエステル結合に対してオルト位に位置しているジアリルカーボネート類やアリールエステル類がさらに好ましく用いられる。

【0050】末端封止剤の添加量としては、重合が実施的に終了した段階におけるポリマーの末端水酸基に対して0.1~10倍モル、好ましくは0.3~5倍モル、さらに好ましくは0.5~2倍モル加えることができる。

【0051】末端封止剤を添加する際の温度は、使用する共重合ポリマーの種類にもよるが、200~300℃が好ましく、より好ましくは220~280℃の範囲である。この範囲より低い温度では反応に時間を要し、またこの範囲より高い温度ではポリマーが分解、着色し、好ましくない。

【0052】末端封止剤添加時の反応容器内の圧力条件としては、具体的には100Torr以下、好ましくは50Torr以下、さらに好ましくは10Torr以下である。通常は0.01~100Torrの範囲で実施することが好ましい。

【0053】末端封止反応の圧力条件としては、常圧でも良いが、好ましくは100Torr以下、さらに好ましくは10Torr以下、より好ましくは1Torr以下である。反応時間としては、通常 $1\sim60$ 分、好ましくは $1\sim40$ 分である。

【0054】本発明においては、特に重合終了後に触媒中和剤を適用することが好ましい。本発明における触媒中和剤とは、ポリカーボネート製造時に使用する重合触媒の活性の一部又は全部を中和、失活させるものである。

【0055】触媒中和剤を添加する方法としては、例えば、反応生成物であるポリカーボネートが溶融状態にある間にこれらを添加してもよいし、一旦ポリカーボネートをペレタイズした後、再溶融して添加しても良い。前者においては、重合後に得られる溶融状態にある反応機内または押し出し機内の反応生成物であるポリカーボネートが溶融状態にある間にこれらを添加してもよいし、また重合後得られたポリカーボネートが反応機から押出機を通ってペレタイズされる間に、触媒中和剤を添加して混練することもできる。

【0056】触媒中和剤としては、得られるポリマーの色相や耐熱性、耐沸水性等の物性の向上に対する効果が たきい点からスルホン酸のホスホニウム塩および/あるいはアンモニウム塩を使用することが好ましい。そのなかでも特に、ドデシルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩やパラトルエンスルホン酸テトラブチルアンモニウム塩などが好ましい例として挙げられる。

【0057】また本発明においては、末端封止剤および 触媒中和剤の添加順序は、まず、末端封止剤を添加して 所定時間反応を行ったのち触媒中和剤を添加する方法が 好ましく使用される。

【0058】上記の方法により、本発明の新規共重合体 50 が得られるが、これを用いて各種成型品を成形する場合

に、用途に応じて従来公知の酸化防止剤、紫外線吸収 剤、離型剤などの添加剤を加えてもよい。

[0059]

【実施例】次に本発明を実施例および比較例により、さ らに詳しく説明する。

【0060】 [実施例1] 下記式 (ex-1) で表わさ れる2, 2' -- [9H-フルオレン-9-イリデンビス (4, 1ーフェニレンオキシ)]ービスエタノール43 9 重量部とジフェニルカーボネート214 重量部および テトラメチルアンモニウムヒドロキシド9.1×10<sup>1</sup> 重量部、水酸化ナトリウム4. 0×10 ⁴重量部を、攪 拌装置、蒸留器および減圧装置を備えた反応層に仕込 み、窒素置換をした後140℃で溶融した。30分攪拌 後、内温を180℃に上昇しつつ徐々に減圧し100m mHgで30分間反応させ生成するフェノールを留去し た。

して0.5g/d1 濃度の溶液の20℃における還元粘

度 $[\eta, /c]$ が0.55d1/gであった。また、重

合体のガラス転移温度は145℃であった。さらに重合

体を厚さ100μmのフイルムに成形し、理研計器製の

光弾性係数測定機器 (PA-150) で測定したところ

た。また成形板を用いて耐乾熱試験(150℃、10日

間)を行ったところ着色がほとんどなく良好な結果を得

【0065】 [実施例2] 下記式 (ex-2) で表わさ

れる 2, 2' - [9H-フルオレン-9-イリデンビス]

(4, 1ーフェニレンオキシ)]ービスネオペンチルア

ルコール523重量部を用いた以外は、実施例1と同様

光弾性係数は32×10<sup>-11</sup> cm<sup>2</sup> / dyneであっ

[0061] 【化14】

нон2 сн2 с-о-О ДО-О-сн2 сн2 он  $\cdots$  (ex-1)

た。

の操作を行った。

[0066]

【化15】

【0062】次に200℃に昇温しつつ徐々に減圧し、 50mmHgで30分間フェノールを留出せしめ反応さ せた。さらに220℃/30mmHgまで除々に昇温、 減圧し、同温、同圧で30分、さらに240℃/10m mHg、260℃/1mmHgまで上記と同じ手順で昇 温、減圧を繰り返して反応を続行し、最終的に260℃ /1 mmHg以下で1時間反応せしめた。

【0063】その後装置内を窒素置換し、末端封止剤と してビス (2-メトキシカルボニルフェニル) カーボネ ート10.3重量部を添加して5分間攪拌したのち徐々 に減圧し、最終的に260℃/1mmHgで30分間攪 拌した。その後装置内を窒素置換し、中和剤としてドデ シルベンゼンスルホン酸テトラブチルホスホニウム塩 1. 2×10<sup>-2</sup> 重量部を添加し攪拌した。以上の要領で 重合を行ったところ、反応物の溶融粘度は低く、重合は 順調に進行した。

【0064】得られた重合体は、塩化メチレンを溶媒と

CH, HOH, CCH, C-Oосн. ссн. он CH, CH,

【0067】得られた重合体は、塩化メチレンを溶媒と する溶液の20℃における還元粘度 [n,,/c] が0. 58 d 1 / gであった。また、ガラス転移温度は140 ℃であり、光弾性係数は30×10 <sup>-11</sup> c m² / d y n e であった。

【0068】 [実施例3] 重合触媒として、 (n-C. H,), SnOO. 12重量部を用いた以外は、実施例 1と同様の操作を行った。

【0069】得られた重合体は、塩化メチレンを溶媒と して0.5g/d1濃度の溶液の20℃における還元粘 度 $[\eta, ]/c$ ]が0.55d1/gであった。また、重 合体のガラス転移温度は144℃であり、光弾性係数は 34×10<sup>-13</sup> cm²/dyneであった。

【0070】 [比較例1] 2, 2―ビス (4―ヒドロキ シフェニル) プロバン228重量部を用いた他は、実施 50

例1と同様の操作を行った。 得られたポリマーの還元粘 度は0.55d1/gであり、ガラス転移温度は143 ℃であった。光弾性係数は79×10<sup>-13</sup> c m² / d y neであった。吸水率は0.29%であった。

【0071】 [比較例2] 9, 9―ビス (4―ヒドロキ シフェニル) 一フルオレン350重量部を用いた他は、 実施例1と同様の操作を行った。反応は順調に進行した が、途中から反応物の溶融粘度が280℃で5万Poi s e 以上と極めて高くなり、装置の攪拌能力を超えたた めに攪拌が十分に行われず、その後反応が進行しなくな った。このときの反応物の還元粘度を測定したところ 0. 11dl/gと低い値を示し、ポリマーが得られて いないことがわかった。

[0072]

【発明の効果】本発明のポリカーボネートは、従来のポ

17

リカーボネート樹脂に比べて、充分な耐熱性ならびに機 械的強度を有しかつ光弾性係数が小さく、色相や熱安定

性にも優れ、光ディスクなどの光学材料基盤に適用しう るものである。

フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 勝司 山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式 会社岩国研究センター内